



一种基于离轴反射式的导入光学系统

文献类型: 专利

.....

作者 刘文清¹; 张天舒¹; 江宇¹

发表日期 2010

专利国别 中国

专利号 101819062A

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-08

申请日期 2010

专利申请号 201010169149.4

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8910>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 刘文清,张天舒,江宇. 一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统,一种基于离轴反射式的导入光学系统. 101819062A. 2010-01-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
365	129	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。